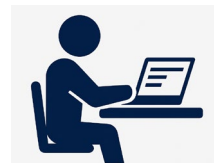


装置ご利用の前に

RDEデータ登録のご準備をお願いします

DICE登録

RDEデータ登録用のアカウント登録（**DICE登録**）をお願いします。
アカウント取得後、下記のデータ担当まで登録されたメールアドレスと表示名をご連絡ください。



マニュアルのダウンロード

ARIM名大 加工・デバイスプロセス分野のwebサイトから、以下をダウンロードしてください。

1 データ登録用マニュアル

2 装置別登録ファイルの案内

3 PDLファイル（Process Data Logファイル）

※成膜、加工装置のみ。Excelの条件ファイルを登録します。

重要です

加工・デバイスプロセス データ登録 webページ

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>

装置別登録ファイルの案内をご確認の上
装置のご利用を開始してください



ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
RDEデータ登録担当：秦

hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp